

セントレックス新規上場会社概要

会社名 (英訳名)	株式会社 ノア NOAH CORPORATION
--------------	-----------------------------

代表者の役職氏名 代表取締役 田平 博志
本店所在地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号
恵比寿ビジネスタワー 4 F (03) 5423 - 6711
U R L http://www.noah-corp.com/
設立年月日 平成 13 年 2 月 16 日
事業の内容 中古半導体製造装置の修理・再生販売、新品半導体製造装置の販売、据付・立上げ、技術サービス等を行う半導体製造装置の専門商社
業種別分類・コード 卸売業・3383 (新証券コード(ISIN) JP3759550001)
株式の総数 (平成 17 年 6 月 30 日現在)
発行済株式総数 7,360 株
資本金 75,650 千円

(注)別に、上場時に1,000株の公募増資を予定しているが、資本組入額は未定である。

上場有価証券 (上場予定日 平成 17 年 9 月 7 日)

銘柄	種類	上場株式数	1単元の株式の数	備考
(株) ノア 株式	普通株式	株 8,360	株 単元制度なし	平 17. 9. 7 公募 1,000 株 (配当起算日 平 17. 7. 1)

(注) 上場株式数は、新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。

公募・売出しの要領

公募・売出しの別	株式数	申込期間	払込日	受渡日	備考
公募	株 1,000	平 17. 8. 30	平 17. 9. 6	平 17. 9. 7	予定されている引受証券会社及び引受株数は(注)2.のとおりである。なお、正式には平成 17 年 8 月 17 日に決定の予定である。
売出し	1,090	17. 9. 2			
公開価格の決定方法		ブック・ビルディング方式			

- (注) 1. 売出株放出元 田平博志 300 株、高橋郭宣 200 株、増田耕治 200 株、大石恭一 200 株、投資事業組合 G V - 160 株、向出 愛 30 株
2. みずほインバース証券(株) 1,364 株、日興インテググループ証券(株) 271 株、岡三証券(株) 125 株、SMBCLFD証券(株) 104 株、東洋証券(株) 62 株、三菱証券(株) 41 株、オリックス証券(株) 41 株、イーロード証券(株) 41 株、楽天証券(株) 41 株
3. 需要動向を勘案した後に申込みを受け付ける。まず、平成 17 年 8 月 17 日開催予定の取締役会で発行価額・仮条件を決定し、その後、当該需要状況を平成 17 年 8 月 19 日から平成 17 年 8 月 25 日にかけて把握し、平成 17 年 8 月 26 日に公開価格を決定する予定である。

既上場取引所 なし

．会社の概要

1．役員状況

(1)代表者の略歴

役職名	氏名 (生年月日)	略歴
代表取締役	たびら ひろし 田平 博志 (昭和34年10月11日生)	昭和57年4月 西華産業(株)入社 62年4月 アプライトマテリアルズ(株)入社 63年3月 イノテック(株)入社 平成8年5月 日本ケー・エル・エー(株) (現ケー・エル・エー・テクノロジー(株))入社 11年1月 同社第三SBU 事業部部長 11年7月 シュルパル(株)入社フロントエンドグループ GM 13年2月 当社設立 当社代表取締役社長就任(現任)

(2)その他の役員の役職・氏名

- (常務取締役) 高橋 郭宣
 (取締役) 増田 耕治、島田 零三、大石 恭一(非常勤)、館野 壽男(非常勤)
 百合本 安彦(非常勤)
 (監査役) 笹尾 彰彦、河野 通雄(非常勤)

2．会社の沿革

年月	主な沿革
平13.2	半導体プロセス装置、半導体メトロロジー装置及びその部品の販売、並びにテクニカル業務を目的として、株式会社ノアを渋谷区東二丁目16番に設立(資本金3,500万円)
13.6	アメリカのHypervision Inc.とエミッション顕微鏡に関する販売代理店契約を締結
14.1	液晶検査装置のメンテナンス受託業務開始
14.2	半導体製造後工程(アセンブリ、検査装置など)のメンテナンス受託業務開始
14.3	関西、四国、中国地方の営業活動強化のため、大阪営業所を開設(大阪市東淀川区)
14.8	府中ストックセンター(中古装置保管)開設(東京都府中市)
15.1	アメリカのMattson Technology Inc.とアッシャーに関する国内総代理店契約を締結
15.2	本社移転(渋谷区恵比寿一丁目12番)
15.3	杉並テクニカルセンター(デモルーム、パーツ保管)開設(東京都杉並区)
15.4	福岡サービスセンター開設(福岡市博多区ほか)
15.9	イスラエルのAdvanced Dicing Technologies Ltd.とダイシングソーに関する国内販売代理店契約を締結
15.11	株式会社トプコンと異物検査装置に関する販売代理店契約を締結
16.3	ライカセミコンダクタシステムズ株式会社とDUV/UV顕微鏡に関する販売代理店契約を締結
16.4	本社移転(渋谷区恵比寿一丁目19番)
16.4	大阪営業所移転(大阪市東淀川区)
16.5	アメリカのImago Scientific Instruments Inc.と三次元原子プローブ装置に関する国内総代理店契約を締結
16.6	横浜テクニカルセンター開設(横浜市神奈川区)(府中と杉並の機能は横浜に集約のうえ閉鎖)
16.6	アメリカのReVera Inc.と全自動XPS装置に関する国内総代理店契約を締結

3. 最近5年間の発行済株式総数及び資本の額の推移

年月日	発行済 株式総数	資本金 残高	新株 発行数	分割比率 (割当比率)	払込 金額	資本 組入額	備考
	株	千円	株		円	円	
平13.2.16	700	35,000	700	-	50,000	50,000	設立
14.12.30	930	40,750	230	-	50,000	25,000	有償第三者割当
15.3.10	1,250	48,750	320	-	50,000	25,000	有償第三者割当
15.7.24	1,360	59,750	110	-	200,000	100,000	有償第三者割当
16.6.29	1,390	64,400	30	-	310,000	155,000	有償第三者割当
17.1.17	5,560	64,400	4,170	1:4	-	-	株式分割
17.1.25 (予定)	7,360	75,650	1,800	-	12,500	6,250	新株予約権行使
17.9.6	8,360	未定	1,000	-	未定	未定	公募

(注) 授権株式数 15,000株(平成17年6月30日現在)

4. 大株主の状況(平成17年3月31日現在)

氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数 に占める割合	氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数 に占める割合
	株	%		株	%
田平博志	2,040	27.72	トーラファクトリ(株)	240	3.26
高橋郭宣	1,120	15.22	鳥居和久	160	2.17
増田耕治	1,120	15.22	東朋テクノロジー(株)	120	1.63
投資事業組合GV-	1,080	14.67	向出愛	40	0.54
大石恭一	800	10.87			
東銀リース(株)	640	8.70	計	7,360	100.00

5. 株式事務の概要

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1) 決算期 | 6月30日 |
| (2) 定時株主総会開催日 | 9月中 |
| (3) 基準日 | 6月30日 |
| (4) 配当金交付株主確定日 | 6月30日 |
| (5) 中間配当制度の有無 | 有 |
| 中間配当金交付株主確定日 | 12月31日 |
| (6) 名義書換取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 |
| | UFJ信託銀行(株) 証券代行部 |
| 取次所 | UFJ信託銀行(株) 全国各支店 |
| 手数料 | 無料 |

6. その他

- | | |
|--------------|-----------------|
| (1) 所属市場 | セントレックス |
| (2) 事務幹事証券会社 | みずほインベスターズ証券(株) |
| (3) 会計監査人 | あずさ監査法人 |

・事業の概要

1. 主要な設備等の状況 (平成16年12月31日現在)

本 社 東京都渋谷区
 営 業 所 大阪営業所(大阪市東淀川区) 福岡営業所(福岡市博多区)
 テクニカル設備 横浜テクニカルセンター(横浜市神奈川区)

2. 販 売 実 績

区 分	平成16年6月期 (実績)	平成17年6月期 (実績見込)		
	金 額	金 額	構成比	前年同期比
半導体製造装置販売事業	千円 2,474,443	千円 3,180,162	% 84.3	% 128.5
プロセス装置	1,399,466	2,079,810	55.1	148.6
メトロロジ装置	1,074,977	1,100,352	29.2	102.4
テクニカル事業	263,877	591,135	15.7	224.0
合 計	2,738,321	3,771,298	100.0	137.7

プロセス装置：シリコン基板などの表面にトランジスタや配線を形成する目的で、露光・エッチング・成膜・洗浄・熱処理・イオン注入などの各工程で用いられる装置

メトロロジ装置：半導体の開発・製造に必要な欠陥検出、成分分析、微少寸法、電気的計測などを行う装置

3. 従 業 員 の 状 況 (平成17年6月30日現在)

60名

4. 最近の業績及び株主資本の推移

期 別	売上高	経常利益	当期純利益	期末株主資本
	千円	千円	千円	千円
平13.6期	38,188	20,316	20,376	14,623
平14.6期	276,408	5,869	5,690	20,313
平15.6期	828,217	21,325	13,421	61,235
平16.6期	2,738,321	108,462	55,484	148,600
(実績見込) 平17.6期	3,771,298	134,327	68,947	-
(予想) 平18.6期	5,831,470	178,218	98,020	-

(注)1. 同社は、平成13年2月16日設立であり、初年度である平成13年6月期の決算期間は平成13年2月16日から平成13年6月30日までとなっている(以下同じ)。

2. 見込み数値および予想数値は、同社の提出資料による(以下同じ)。

3. 同社は、連結財務諸表を作成していない。

・ 1株当たり数値

期 別	種 類	当期純利益		株主資本	配 当 金	配当性向	株主資本 配 当 率
		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後				
平 15 . 6 期		円 14,684.00	円 -	円 48,988.02	円 - (-)	% -	% -
平 16 . 6 期		41,001.11	-	106,906.77	- (-)	-	-
(実績見込) 平 17 . 6 期		10,884.93	-	-	- (-)	-	-
(予 想) 平 18 . 6 期		11,724.88	-	-	- (-)	-	-

【遡及修正後1株当たり数値(株式分割を考慮した修正数値)】

期 別	種 類	当期純利益		株主資本	配 当 金
		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後		
平 15 . 6 期		円 3,671.00	円 -	円 12,247.01	円 - (-)
平 16 . 6 期		10,250.28	-	26,726.69	- (-)

- (注) 1 . 1株当たり当期純利益は、予想数値を除き、期中平均株式数1株当たりの数値である。なお、予想数値は上場申請有価証券の発行数(8,360株)を基に算出している。
- 2 . 1株当たり株主資本は、期末発行済株式数1株当たりの数値である。
- 3 . 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権残高があるが、同社株式は非上場かつ店頭登録をしていないため、期中平均株価の把握ができないため記載していない。
- 4 . 平 17 . 1 . 17 付で株式1株につき4株の株式分割を行っている。なお、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの数値については、あずさ監査法人の監査を受けていない。

- 1 . 『セントレックス新規上場会社概要』は、当取引所が新規上場会社を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
- 2 . 新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当取引所総務グループにおいて縦覧に供しております。

なお、内容等に関するお問い合わせは、

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ 上場監理担当

TEL 052-262-3174

FAX 052-264-4702

mail - address (syoken@nse.or.jp)